PAT-NO: JP02005079195A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2005079195 A

TITLE: SOLID STATE LASER APPARATUS

PUBN-DATE: March 24, 2005

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KAWASHIMA, TOSHIYUKI N/A

KANABE, TADASHI N/A

NAKAI, SADAO N/A

SUGA, HIROBUMI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HAMAMATSU PHOTONICS KK N/A

NAKAI SADAO N/A

APPL-NO: JP2003305211

APPL-DATE: August 28, 2003

INT-CL (IPC): H01S003/042

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid state <u>laser</u> apparatus which can improve durability.

SOLUTION: In the solid state <u>laser</u> apparatus 1, a main pipe 11 for circulating cooling <u>water</u> to a solid state <u>laser</u> medium 3 is equipped with a heat exchanger 14 for

cooling the cooling water, thereby preventing the temperature rise of the laser medium 3. When the cooling water becomes acidic or alkaline, a controller 24 controls a flow control valve 23 and increases the flow rate of the cooling water flowing into a bypass pipe 21 equipped with a pure water filter 22, so that acidity or alkalinity of the cooling water can be weakened. As a result, deterioration of the predetermined portion of the laser apparatus which is to be caused by the cooling water can be prevented, so that the durability of the solid state laser apparatus 1 can be improved. Further, the pure water filter 22 is installed in the bypass pipe 21 connected in parallel with a part of the main pipe 11, so that decrease of the flow rate of cooling water circulating the main pipe 11 is restrained, and decrease of cooling efficiency of the laser medium 3 can be prevented.

COPYRIGHT: (C) 2005, JPO&NCIPI

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2005-79195 (P2005-79195A)

(43) 公開日 平成17年3月24日 (2005.3.24)

(51) Int.C1.7

FΙ

テーマコード(参考) L

HO1S 3/042

HO1S 3/04

5F072

審査請求 未請求 請求項の数 6 〇L (全8頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日

特願2003-305211 (P2003-305211)

平成15年8月28日 (2003.8.28)

(71) 出願人 000236436

浜松ホトニクス株式会社

静岡県浜松市市野町1126番地の1

(71) 出願人 591114799

中井 貞雄

大阪府茨木市北春日丘3-6-45

(74)代理人 100088155

弁理士 長谷川 芳樹 (74) 代理人 100092657

弁理士 寺崎 史朗

(74) 代理人 100124291

弁理士 石田 悟

(72) 発明者 川嶋 利幸

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜

松ホトニクス株式会社内

最終頁に続く

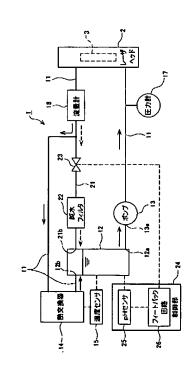
(54) 【発明の名称】 固体レーザ装置

(57)【要約】

【課題】 耐久性を向上させ得る固体レーザ装置を提供 する。

【解決手段】 固体レーザ装置1では、固体レーザ媒質 3に対し冷却水を循環させる本管11に、冷却水を冷却 する熱交換器14が設けられ、レーザ媒質3の温度上昇 が防止される。この冷却水が酸性又はアルカリ性となっ た場合には、制御部24が流量調整バルブ23を制御し て、純水フィルタ22が設けられたバイパス管21へ流 入する冷却水の流量を増加させるため、冷却水の酸性又 はアルカリ性を弱めることができる。従って、冷却水に よりレーザ装置3の所定部分が劣化するのを防止するこ とができ、固体レーザ装置1の耐久性を向上させ得る。 しかも、本管11の一部に対し並列に接続されたバイパ ス管21に純水フィルタ22が設けられるため、本管1 1を循環する冷却水の流量の低下を抑制し、レーザ媒質 3の冷却効率の低下を防止し得る。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

固体レーザ媒質を冷却水により冷却する固体レーザ装置であって、

前記固体レーザ媒質に対して前記冷却水を循環させる本管と、

前記本管に設けられ、前記冷却水を冷却する冷却手段と、

前記本管の少なくとも一部に対して並列に接続されたバイパス管と、

前記バイパス管に設けられ、前記冷却水の酸性又はアルカリ性を弱める中和手段と、

前記バイパス管において前記中和手段の上流側に設けられ、前記バイパス管へ流入する前記冷却水の流量を調整する流量調整手段と、

前記冷却水が酸性又はアルカリ性である場合に、前記バイパス管へ流入する前記冷却水の流量が増加するように前記流量調整手段を制御する制御手段とを備えることを特徴とする固体レーザ装置。

【請求項2】

前記制御手段は、前記冷却水の酸性又はアルカリ性が強いほど、前記バイパス管へ流入する前記冷却水の流量を増加させることを特徴とする請求項1記載の固体レーザ装置。

【請求項3】

前記固体レーザ媒質には前記冷却水が直接接触することを特徴とする請求項1又は2記載の固体レーザ装置。

【請求項4】

前記本管には、前記冷却水を循環させるポンプが設けられ、

前記バイパス管は、前記固体レーザ媒質と前記ポンプの吸込口との間における前記本管の少なくとも一部に対して並列に接続されることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか一項記載の固体レーザ装置。

【請求項5】

前記本管には、前記冷却水を貯留するタンクが設けられ、

前記制御手段は、前記タンク内に貯留された前記冷却水の酸性又はアルカリ性を検知することを特徴とする請求項1~4のいずれか一項記載の固体レーザ装置。

【請求項6】

前記バイパス管は、前記固体レーザ媒質と前記タンクの流入口との間における前記本管の少なくとも一部に対して並列に接続されることを特徴とする請求項 5 記載の固体レーザ 装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、固体レーザ媒質を冷却水により冷却する固体レーザ装置に関する。

【背景技術】

[0002]

従来におけるこの種の技術として、例えば、非特許文献1に記載されたジグザグスラブ型固体レーザ装置がある。この固体レーザ装置においては、レーザ媒質に対して冷却水を循環させてレーザ媒質の温度上昇を防止している。これは、半導体レーザから発せられた励起光によりレーザ媒質の温度が上昇して熱レンズ効果等が発生するのを防止するためである。

【非特許文献1】高出力LD励起ジグザグスラブNdガラスレーザーの増幅解析、「レーザー学会学術講演会第23回年次大会 講演予稿集」、p.51

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

しかしながら、上述したような固体レーザ装置にあっては、冷却水として中性の純水を循環させても、循環過程において炭酸ガスを含んだり、配管等から発生する不純物イオンを含んだりして、冷却水が酸性又はアルカリ性になってしまう場合がある。このように冷

50

10

20

30

却水が酸性又はアルカリ性になると、固体レーザ装置の所定部分が劣化するおそれがあり、固体レーザ装置の耐久性が妨げられてしまう。特に、レーザ媒質に冷却水を直接接触させる場合、レーザ媒質の表面は侵食され易いため、出射されるレーザ光の品質が短期間で 劣化するおそれがある。

[0004]

そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、耐久性を向上させる ことができる固体レーザ装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0005]

上記目的を達成するために、本発明に係る固体レーザ装置は、固体レーザ媒質を冷却水により冷却する固体レーザ装置であって、固体レーザ媒質に対して冷却水を循環させる本管と、本管に設けられ、冷却水を冷却する冷却手段と、本管の少なくとも一部に対して並列に接続されたバイパス管と、バイパス管に設けられ、冷却水の酸性又はアルカリ性を弱める中和手段と、バイパス管において中和手段の上流側に設けられ、バイパス管へ流入する冷却水の流量を調整する流量調整手段と、冷却水が酸性又はアルカリ性である場合に、バイパス管へ流入する冷却水の流量が増加するように流量調整手段を制御する制御手段とを備えることを特徴とする。

[0006]

この固体レーザ装置においては、固体レーザ媒質に対して冷却水を循環させる本管に、冷却水を冷却する冷却手段が設けられているため、固体レーザ媒質の温度上昇を防止することができる。そして、冷却水が酸性又はアルカリ性となった場合には、制御手段が流量調整手段を制御することで、中和手段が設けられたバイパス管へ流入する冷却水の流量が増加するため、冷却水の酸性又はアルカリ性を弱めることができる。従って、酸性又はアルカリ性の冷却水により固体レーザ装置の所定部分が劣化するのを防止することができ、固体レーザ装置の耐久性を向上させることが可能になる。しかも、本管の少なくとも一部に対して並列に接続されたバイパス管に中和手段が設けられているため、本管を循環する冷却水の流量の低下を抑制することができ、固体レーザ媒質の冷却効率の低下を防止することが可能になる。

[0007]

また、制御手段は、冷却水の酸性又はアルカリ性が強いほど、バイパス管へ流入する冷却水の流量を増加させることが好ましい。これにより、冷却水の酸性又はアルカリ性を早急に弱めることができる。

[0008]

また、固体レーザ媒質には冷却水が直接接触することが好ましい。これにより、固体レーザ装置の冷却効率を向上させることができる。ただしこの場合、酸性又はアルカリ性の冷却水により固体レーザ媒質が侵食され易いということが懸念される。しかしながら、本発明に係る固体レーザ装置によれば、上述したように冷却水の酸性又はアルカリ性を弱めることができるため、冷却水によるレーザ媒質表面の侵食が防止される。従って、レーザ媒質自体の耐久性を向上させることができると同時に、出射されるレーザ光の品質を長期間良好に維持することができる。

[0009]

また、本管には、冷却水を循環させるポンプが設けられ、バイパス管は、固体レーザ媒質とポンプの吸込口との間における本管の少なくとも一部に対して並列に接続されることが好ましい。これにより、ポンプから吐出された冷却水は、その流量が低下することなく固体レーザ媒質に達することになるため、固体レーザ媒質の冷却効率の低下をより一層確実に防止することが可能になる。

[0010]

また、本管には、冷却水を貯留するタンクが設けられ、制御手段は、タンク内に貯留された冷却水の酸性又はアルカリ性を検知することが好ましい。タンク内に一旦貯留された冷却水について酸性又はアルカリ性を検知することで、精度の高い検知結果を得ることが

50

できる。

[0011]

また、バイパス管は、固体レーザ媒質とタンクの流入口との間における本管の少なくとも一部に対して並列に接続されることが好ましい。これにより、バイパス管を通って(つまり、中和手段を通って)酸性又はアルカリ性が弱められた冷却水と、本管を通ってきた冷却水とがタンク内で混ざり合うことになるため、固体レーザ媒質に達する冷却水の酸性又はアルカリ性をより一層高精度に検知することができる。

【発明の効果】

[0012]

本発明によれば、固体レーザ装置の耐久性を向上させることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

以下、本発明に係る固体レーザ装置の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に 説明する。

[0014]

図1に示されるように、固体レーザ装置1は、レーザへッド2内に収容されたスラブ状(ここでは、長方形平板状)の固体レーザ媒質3を冷却水により冷却するものである。レーザへッド2においてレーザ媒質3は、図2に示されるように、その長手方向において対面する各端面を被増幅光Lの入射面3a、出射面3bとし、これら入射面3a及び出射面3bと直交する幅広の各端面を被増幅光Lの反射面3c,3cとしている。ここで、レーザ媒質3は、リン酸塩系のレーザ用ガラスを母材として、ネオジウム(Nd)をレーザ活性種としてドープしたものであるが、これに限定されない。例えば、母材としては、シリカ系のレーザ用ガラス、又はYAG、YLF、YVO₄、S-FAP、サファイア、アレキサンドライト、フォルステライト、ガーネット等の結晶材料を用いてもよい。また、レーザ活性種としては、Yb、Er、Ho、Tm等の希土類元素、又はCr、Ti等の遷移元素を用いてもよい。

[0015]

レーザ媒質3の各反射面3cに対向する位置には、レーザ媒質3に励起光を照射する半導体レーザ4が配置され、対向する反射面3cと半導体レーザ4との間には、励起光を透過させる窓部材6が配置されている。各窓部材6は、レーザヘッド2のハウジング(図示せず)の一部である保持部7に水密に固定されており、水密に固定された窓部材6及び保持部7とレーザ媒質3の反射面3cとの間には、図2において実線の矢印で示されるように冷却水が流通する流路8が形成される。

[0016]

以上のように構成されたレーザヘッド 2 においては、入射面 3 a からレーザ媒質 3 内に入射した被増幅光 L は、半導体レーザ 4 から発せられた励起光により励起されたレーザ媒質 3 内で増幅されながら、対面する反射面 3 c , 3 c で全反射を繰り返してレーザ媒質 3 内をジグザグ伝播し、出射面 3 b から出射する。このとき、半導体レーザ 4 から発せられた励起光によってレーザ媒質 3 が加熱されるが、レーザ媒質 3 の反射面 3 c には冷却水が直接接触するため、レーザ媒質 3 から効率良く熱を奪うことができる。従って、レーザ媒質 3 の温度が上昇して熱レンズ効果等が発生するのを防止することが可能になる。

[0017]

更に、図1に示されるように、固体レーザ装置1は、上述したレーザヘッド2内の流路8を介してレーザ媒質3に対し冷却水を循環させるべく環状に敷設された本管11を有している。つまり、流路8は、本管11の一部を構成している。この本管11の途中には、冷却水を貯留するタンク12が設けられており、このタンク12の流出口12aとレーザ媒質3との間における本管11上には、タンク12内の冷却水をレーザ媒質2側へ吐出するポンプ13が接続されている。このポンプ13によりタンク12内の冷却水は、図1において実線の矢印で示されるように、本管11を介してレーザ媒質3に対し循環供給される。

50

40

[0018]

また、レーザ媒質3とタンク12の流入口12bとの間における本管11上には、冷却水を冷却する熱交換器(冷却手段)14が接続されている。この熱交換器14は、タンク12内の冷却水の温度をモニタする温度センサ15の測定結果に基づいて、所定の温度範囲内の温度となるように冷却水を冷却する。従って、レーザヘッド2においてレーザ媒質3から熱を奪って温度が上昇した冷却水は、熱交換器14により所定の温度範囲内の温度に冷却されて、タンク12内に戻される。なお、本管11には、レーザヘッド2内に流入する冷却水の圧力をモニタする圧力計17や、レーザヘッド2内から流出する冷却水の流量をモニタする流量計18が設けられている。そして、これらの測定結果に基づいて、圧力が所定の圧力範囲外になった場合や流量が所定の流量範囲外になった場合には、警報としてアラームが鳴ったり、インターロックが働いたりする。

[0019]

更に、レーザ媒質3とタンク12の流入口12bとの間における本管11の一部に対しては、バイパス管21が並列に接続されている。より具体的には、バイパス管21の上流端21aが流量計18と熱交換器14との間における本管11に接続され、バイパス管21の下流端21bがタンク12に接続されている。このバイパス管21上には、酸性又はアルカリ性の冷却水をほぼ中性にするイオン交換樹脂製の純水フィルタ(中和手段)22が接続されている。また、バイパス管21上において純水フィルタ22の上流側には、図1において破線の矢印で示されるように、バイパス管21へ流入する冷却水の流量を調整する流量調整バルブ(流量調整手段)23が接続されている。

[0020]

そして、この流量調整バルブ23は、制御部(制御手段)24によって、冷却水が酸性 又はアルカリ性である場合に、バイパス管21へ流入する冷却水の流量が増加するように 制御される。より詳細には、制御部24は、タンク12内の冷却水の水素イオン指数(p H値)をモニタするpHセンサ25と、このpHセンサ25の測定結果に基づいて流量調 整バルブ23の開度を制御するフィードバック回路26とを有している。このフィードバック回路26は、タンク12内の冷却水のpH値が所定のpH範囲(例えば、pH7を中心値として設定された範囲)外になった場合(すなわち、タンク12内の冷却水の酸性又はアルカリ性が所定の強さを超えた場合)に流量調整バルブ23を開放させると共に、冷却水の酸性又はアルカリ性が強くなるほど流量調整バルブ23の開度を大きくする。

[0021]

このように、制御部 2 4 の p H センサ 2 5 は、タンク 1 2 内に一旦貯留された冷却水について酸性又はアルカリ性を検知する。しかも、タンク 1 2 内では、バイパス管 2 1 を通って(つまり、純水フィルタ 2 2 を通って)ほぼ中性にされた冷却水と、本管 1 1 を通ってきた冷却水とが混ざり合うことになる。従って、 p H センサ 2 5 は、レーザ媒質 3 に達する冷却水の p H 値を極めて高精度に検知することができる。

[0022]

ここで、pHセンサ 2 5 は、イオン感応性を有する S i O 2 / S i 3 N 4 薄膜を感受部とした電界効果型トランジスタ(ISFET: Ion Sensitive Field Effect Transistor)を利用したものであって、そのゲート上にある S i 3 N 4 膜に冷却水を接触させることで、冷却水中の水素イオン量に応じた界面電位を発生させ、これを出力電圧として取り出すものである。すなわち、p Hセンサ 2 5 は、冷却水のp H 依存性を測定することができるものである。ただし、p Hセンサ 2 5 としては、このようなものに限定されず、例えば、K C I や A g C I を蒸着したガラス電極によりイオン量を検知してp H 値を測定するものや、冷却水の電気伝導度を測定してp H 値を算出するものを用いてもよい。

[0023]

以上のように構成された固体レーザ装置1においては、タンク12内の冷却水は、ポンプ13によって本管11を介してレーザ媒質3に対し循環供給されるが、冷却水は熱交換器14によって所定の温度範囲内の温度となるように冷却されるため、レーザ媒質3の温度上昇を防止することができる。このとき、例えば、タンク12内の上部に溜まっている

20

10

30

50

二酸化炭素や酸素、窒素等の気体を冷却水が含んだり、レーザヘッド 2 や本管 1 1 等から発生する不純物イオンを冷却水が含んだりするといった様々な理由によって、タンク 1 2 内の冷却水の p H 値が所定の p H 範囲外になってしまう場合がある。そうすると、制御部 2 4 によって流量調整バルブ 2 3 が開放されて、純水フィルタ 2 2 が接続されたバイパス管 2 1 へ冷却水が流入するため、冷却水はほぼ中性にされてタンク 1 2 内に戻され、冷却水の酸性又はアルカリ性が弱められることになる。従って、酸性又はアルカリ性の冷却水により固体レーザ装置 1 の耐久性を向上させることが可能になる。

[0024]

ここで、流量調整バルブ24の開度は、冷却水の酸性又はアルカリ性が強くなるほど大きくされるため、冷却水の酸性又はアルカリ性が強くなるほど、バイパス管21へ流入する冷却水の流量が増加することになる。従って、冷却水の酸性又はアルカリ性を早急に弱めることができる。なお、固体レーザ装置1の動作開始時から流量調整バルブ21を所定の開度で開放させて、一定量の冷却水が純水フィルタ22を通るようにしておき、冷却水の酸性又はアルカリ性が強くなった場合に、バイパス管21へ流入する冷却水の流量を増加させるようにしてもよい。

[0025]

更に、上述したように固体レーザ媒質3には冷却水が直接接触するが、固体レーザ装置1では冷却水の酸性又はアルカリ性を弱めることができるため、冷却水によるレーザ媒質3表面(すなわち、反射面3c)の侵食を防止することができる。従って、レーザ媒質3自体の耐久性を向上させることができると同時に、反射面3cでの被増幅光Lの散乱を防止する等、出射されるレーザ光の品質を長期間良好に維持することができる

また、本管11の一部に対して並列に接続されたバイパス管21に純水フィルタ22が設けられているため、本管11を循環する冷却水の流量の低下を抑制することができ、固体レーザ媒質3の冷却効率の低下を防止することが可能になる。しかも、バイパス管21は、レーザ媒質3とタンク12の流入口12bとの間、つまり、レーザ媒質3とポンプ13の吸込口13aとの間における本管11の一部に対して並列に接続されているため、ポンプ13から吐出された冷却水は、その流量が低下することなくレーザ媒質3に到達することになる。従って、レーザ媒質3の冷却効率の低下をより一層確実に防止することが可能になる。

[0026]

本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。例えば、中和手段としての純水フィルタ22は、酸性又はアルカリ性の冷却水をほぼ中性にするものであったが、冷却水の酸性又はアルカリ性を弱めるものであっても適用可能である。

【図面の簡単な説明】

[0027]

【図1】本発明に係る固体レーザ装置の一実施形態の構成図ある。

【図2】図1の固体レーザ装置のレーザヘッドの構成図である。

【符号の説明】

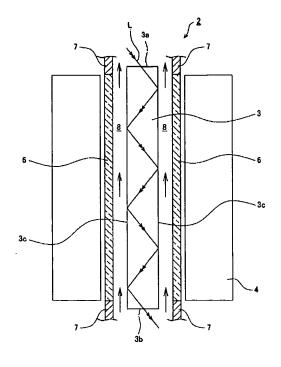
[0028]

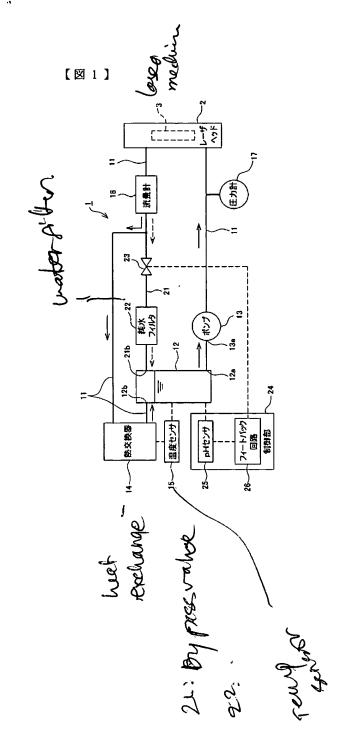
1 … 固体レーザ装置、3 … 固体レーザ媒質、11 … 本管、12 … タンク、12 b … 流入口、13 … ポンプ、13 a … 吸込口、14 … 熱交換器(冷却手段)、21 … バイパス管、22 … 純水フィルタ(中和手段)、23 … 流量調整バルブ(流量調整手段)、24 … 制御部(制御手段)。

20

10

[図2]





· Smud · al

フロントページの続き

(72)発明者 金邉 忠 兵庫県宝塚市中山五月台五丁目6番17号

(72)発明者 中井 貞雄 大阪府茨木市北春日丘三丁目 6 番 4 5 号

(72)発明者管博文静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内Fターム(参考) 5F072 AB08 AK03 JJ03 JJ05 JJ20 PP07 TT01 TT22